



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

F2-2/14/2021

Warszawa, dnia 2021-05-05



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do centrowania i naświetlania dla fotolitografii DUV 0,5 um - nr sprawy F2-2/14/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w:

I. Rozdziale XI Termin związania ofertą:

Po zmianie ust. 1 w Rozdziale XI SWZ przyjmuje brzmienie:

1. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez **okres 90 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. **Termin związania ofertą upływa – 07.08.2021 r.**

II. Rozdziale XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

Po zmianie ust. 1 w Rozdziale XI SWZ przyjmuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć na <https://platformazakupowa.pl/pn/imif> do dnia **10.05.2021 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.05.2021 r., o godzinie 13:00.**

Uwaga!

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Strona 1 z 1

dr inż. Piotr Guzdek



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

